

2017年度 触媒学会 「水素の製造と利用に関するシンポジウム」

日時 2017年12月22日(金) 13時00分 受付開始

場所 成蹊大学14号館4階大会議室

(http://www.seikei.ac.jp/university/aboutus/campus_uni.html)

主催 触媒学会「水素の製造と利用のための触媒技術研究会」

共催 首都大学水素社会構築推進研究センター、成蹊大学理工学研究所

協賛 石油学会・日本エネルギー学会・水素エネルギー協会(予定)

プログラム

- 13:30-14:20 講演1 「水素を起点とした膜反応プロセス研究」
宇都宮大学 伊藤 直次 先生
- 14:20-15:10 講演2 「CO₂選択透過膜の開発と水素製造プロセスへの応用」
株式会社 ルネッサンス・エナジー・リサーチ 岡田 治 氏
- 15:10-15:25 休憩
- 15:25-16:15 講演3 「東芝における人工光合成技術開発」
株式会社 東芝 御子柴 智 氏
- 16:15-17:05 講演4 「大崎クールジェンプロジェクト「酸素吹石炭ガス化複合発電実証事業」」
大崎クールジェン 株式会社 椎屋 光昭 氏
- 17:20- 交流会 (6号館地下カフェ)

参加費(含予稿集代): 会員(含協賛学会員) 3,000円、非会員 7,000円、学生 無料

交流会費: 3,000円(予定)

連絡先・申込先: 会員資格を明記の上(触媒学会会員、協賛学協会会員もしくは会員外)、交流会への参加申し込みをあわせて、下記まで、お申し込みください。

東京大学大学院工学系研究科 化学システム工学専攻 菊地隆司

〒113-8656 東京都文京区本郷7-3-1

電話/ファクス 03-5841-1167 電子メール rkikuchi@chemsys.t.u-tokyo.ac.jp